

Technische Berichte und Patente

Zu diesen Dokumenten aus verschiedenen Quellen gehören Berichte und Schaltungszeichnungen von Plasmastrahlengeräten, die während der Rife-Ära erstellt wurden. Ebenfalls aufgeführt sind die Patentdokumente von Rife und die damit verbundenen Patenterteilungen an andere Erfinder.

Technische Berichte und Schaltpläne

Oszilloskopforschung - Dieses Buchkapitel trägt den Titel "*Bericht über die elektrischen Eigenschaften eines Oszilloskops*" aus der Feder von Dr. E.T. Jones und wurde im April 1925 veröffentlicht. Es enthält Details über die elektronischen Schaltkreise dieses Geräts. Der Titel des Buches lautet "*Abrams' Methoden der Diagnose und Behandlung*" von Sir James Barr.

AZ-58 Elektronischer Test - Dies ist ein elektronischer Leistungstestbericht für das Plasmastrahlgerät **AZ-58** vom Juni 1958.

AZ-58 Komponenten, **Baugruppe, Zeichnungen** - Dieses Dokument enthält eine Liste der Komponenten des AZ-58 Plasmastrahlgeräts sowie Montageanweisungen und Schaltungszeichnungen. Vom August 1958.

AZ-58 Revisited - Ein gründlicher technischer Überblick, geschrieben vom Elektroingenieur Roger Blain über die **AZ-58** Plasmastrahlgeräte der 1950er und 60er Jahre. Es enthält eine hervorragende Historie der Vorgängergeräte sowie die Analyse von potenziell unvollständigem Schaltungsdesign und Zeichnungen. Stand: Juli 2018.

Zahlreiche Patentdokumente

Rife Mikroskoplampe - Das US-Patent #1.727.618 wurde Rife 1929 für seine Mikroskoplampenbeleuchtung erteilt.

Patentanmeldung von Rife und Thompson aus dem Jahr 1956 - Dieses Dokument wurde im August 1956 von Royal Rife und Verne Thompson beim US-Patentamt eingereicht und war eine Fortsetzung der Anmeldung #512.326, die zuvor am 31. Mai **1955** eingereicht wurde. Sie beschreibt Geräte und verschiedene Methoden zur Reinigung von Meerwasser oder anderen Flüssigkeiten/Substanzen und zur Beeinflussung der Lebensfähigkeit von Krankheitserregern. Für diese Anmeldung wurde kein Patent erteilt.

Sonstige Patentdokumente

Oszilloklastenkomponente - Diese Patenterteilung bezieht sich auf den "Tic-Toc"-Teil, der mit dem Abrams-Oszilloklasten verbunden ist, ist aber nicht das vollständige Oszilloklastengerät. U.S. #1,445,951 verliehen an Samuel O. Hoffman im Jahr 1923.

Mikroskop - US-Patent #3,129,353 erteilt 1964 an Elmer Nemes für ein komplexes **Mikroskop** mit dem Titel "Multiple Radiation Source Microscope". Nemes war in den 1960er Jahren lose mit John Crane verbunden.

Mikroskop - US-Patent #8.638.495, erteilt im Jahr 2014 an Stanley Truman und Eric Rowley.

Allzu oft hat die Geschichte gezeigt, wie herausragende Männer zu Lebzeiten missverstanden wurden, posthum entdeckt und geehrt zu werden. Wir hoffen, dass wir Dr. Rife bald die Auszeichnungen geben werden, die er verdient. - *Dr. Robert Stafford, November 1959.*

Urheberrecht 2021-2024